# CdTe/ZnTe 量子構造の顕微分光

薄井将吾、赤井一郎<sup>A</sup>、渡辺勝儀<sup>B</sup>、鐘本勝一、唐沢力 阪市大院理、熊大衝撃セ<sup>A</sup>、山梨大工<sup>B</sup>

# Micro-spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum structures

S.Usui, I.Akai<sup>A</sup>, K.Watanabe<sup>B</sup>, K. Kanemoto, T.Karasawa

Department of Physics, Graduate School of Science, Osaka City Univ., Shock Wave and Condensed Matter Research Center, Kumamoto Univ.<sup>A</sup>, Faculty of Engineering, Univ. of Yamanashi<sup>B</sup>

Micro-spectroscopy has been applied to the luminescence spectra in CdTe/ZnTe quantum structures. In smaller size quantum dots of CdTe, luminescence peak appears at higher energy side with inhomogeneous broadenings. For the sample showing broader band widths in normal (non-microscopic) luminescence, the microscopic photoluminescence (micro-PL) spectrum reveals remarkable peak shift to the higher energy side than the normal one. The band width in such samples, shows narrowing with increasing temperature, against the prediction of exciton-lattice interaction. These features are explained by energy transfer and relaxation mechanisms between close dots. On the other hand, for the sample with narrower band width, the energy transfer between dots is suppressed. The variety of micro-PL spectra is evidently explained in terms of these mechanisms.

# 1. はじめに

CdTe/ZnTe 量子ドットは、 - 族半導体 の量子ドットの1つで、格子定数の大きなミス マッチにより、小さなサイズのドットが自己形 成されること、および広いバンドギャップエネ ルギーを持っていることにより、短波長域の 発光デバイス材料への応用が期待されてい る。しかし、InAs/GaAs 系等の - 族半導 体量子ドットに比べ、この系における電子物 性的研究はあまり進んでおらず、ドット内の エネルギー構造、発光特性等において今後 の研究の進展が期待されている。

半導体量子ドットの研究においては、分子 線エピタキシー(MBE)法によって作られた試 料が用いられることが多いが、我々はホットウ ォール法により CdTe/ZnTe 量子構造試料を 作成した。この試料に顕微分光法を適用し 発光スペクトルの測定および、通常の発光ス ペクトルの温度依存性の測定を行い、この系 における光励起状態のダイナミクスを明らか にする。

#### 2. 試料·実験方法

CdTe/ZnTe 量子構造試料は、基板にアン ドープ(100)-GaAsを用い、ZnTe バッファ層、 CdTeQW 層、ZnTe キャップ層の順にホットウ ォール法を用いて成長させた。表1に各試料 の成長条件を示す。各層の成長速度が、 ZnTe は 0.3nm/s、CdTe が 0.2nm/s で、QW 層成長時の基板温度は 300 である。 各試料は、CdTe 層の厚さ及び、成長中断 時間を変えて作成した。CdTe 層の厚さは成 長速度に基づき、成長時間から制御してい る。表中の QW 層厚は成長時間から求めた 公称厚さ(nominal thickness:モノレイヤー (ML)単位)であり、平均ドットサイズは、球状 ドットの無限ポテンシャル閉じ込めを仮定し て発光ピークエネルギーの測定値から見積 もったものである。

キャップ層をつけていない試料で測定した AFM 像の例では、量子ドットの密度は 1 μ m 四方で約 500 個程度、ドットのサイズは 10nm ~数 10nm であった。

顕微分光測定に用いた装置の概要を述べ る。試料の励起に LD 励起の YAG レーザー (532nm)を用いた。試料発光の測定範囲は 直径 4 µm(拡大倍率:25 × 4 倍、ピンホール 径:100 µm)、対物レンズの開口数(N.A.)は 0.42 である。試料は、液体 He フロー式クライ オスタット(Oxford Microstat He)により3Kま で冷却した。発光スペクトルの検出は 75cm ダブル分光器(SPEX) + 冷却 PM または、 32cm シングル分光器(JY-HR320) + 冷却 CCD を用いて行った。

通常の(非顕微)発光スペクトルは、Ar<sup>+</sup>レ ーザー(488nm)で励起し、1mダブル分光器 + 冷却PMで検出した。

試播号	QW厚	基板温度	成長中断	平均ドットサイス
	(ML)	( )	(秒)	(nm)
23	90.2	300	900	4.57
27	36.5	300	1200	4.73
31	57.0	301	1200	5.10
35	82.3	300	1800	5.00
37	20.6	300	900	5.17
75	5.2	300	0	5.75
76	2.1	300	0	5.07
83	1.5	300	0	4.44

表1. 試料作成条件

## 3. 結果

図1に各試料の4Kにおける発光スペクト ルをピークエネルギーの順に示す。他の量 子ドット系における、サイズが小さいほど不均 一幅が増大していく傾向に比べ、我々の系 では不均一幅は必ずしも高エネルギーのも のほど広くなってはおらず、ドットのサイズ分 布や相関に多様性が存在している。作成条 件として"成長中断"をおこなっていない試 料では、不均一幅が狭くなっている。

図 2(a)に不均一幅の広い試料(#35)の顕微 分光スペクトルを示す。非顕微スペクトルより さらに幅が広く、高エネルギー側に大きくシ フトしたスペクトルが得られた。図 2(b) (#37) では、非顕微スペクトルとピークは一致する が、やはり顕微スペクトルの高エネルギー側 に非顕微スペクトルでは顕著でなかった成 分が強く現われる。



図 2(c)に示す不均一幅の狭い試料(#76)で は、顕微スペクトルの幅は非顕微スペクトル と同程度であるが、ピークがほぼ一致するも のと、高エネルギー側にシフトしたものが測 定位置に依存して現われる。図 2(d)に示す 試料(#75)の顕微スペクトルでは、ピーク・幅 ともに非顕微スペクトルとほぼ一致する。

幅の広い試料(#35,37)での顕微スペクトル の特徴は、非顕微スペクトルの幅を超える非 常に広い発光幅である。顕微分光により、単 ーあるいは少数の孤立したドットの発光を捉 えられているならば、発光ピークは非顕微発 光のピークより高・低どちらの側にも現われう るが、その幅は非常に狭いはずである。従っ て、顕微スペクトルの幅がより広くなるという 結果は、サイズ分布を持つ孤立ドット群から



の発光を分離せずに捕らえている事を示す。 しかし、この事だけで顕微スペクトルピークが 常に高エネルギー側に現れることは説明で きない。

幅の狭い試料(#76)では、発光幅はほとん ど変わらず、ピークシフトは高エネルギー側 に生じている。このことは各ドットが十分孤立 しておらず、相互に非常に接近しており、ドッ ト間のエネルギー移動が生じている事を示 唆する。この移動は緩和を伴うため、高いエ ネルギー固有値を持つ小さいサイズのドット から大きいドットへと移動が起こる。励起領域 の外周部において、この様なドット間エネル ギー移動が起こると、非顕微測定ではこのド ット間エネルギー移動により領域外にある大 きいドットへと緩和した成分を含めて取り込 むため、スペクトルにおいて低エネルギー成 分はより顕在化するはずである。一方、顕微 分光測定では励起領域内からの発光のみ 取り込まれる。そのため大きいドットへの緩和 成分が領域外に外れれば、スペクトルの低 エネルギー成分が減少するため、ピークは 高エネルギー側にしか現われない。この現 象は幅の広い試料(#35,37)でも観測されて いる。以上の解釈を確かめるため、各試料で の発光スペクトルの温度依存性を調べた。

図3に非顕微分光で得た発光帯の半値幅 の温度依存性を示す。CdTe量子ドットから の発光の均一幅は、図3(×)で示すように温 度上昇と伴に励起子-格子相互作用により 増加することが報告されており<sup>2)</sup>、不均一幅 が勝れば温度上昇に伴って幅は僅かに増 加するはずである。しかし、幅の広い試料 (#31,35)の半値幅は温度上昇とともに減少し、 幅の狭い試料(#76,75)では、幅は温度変化 に対してほぼ変化していない。いずれも(×) で示した均一幅に比べてはるかに大きな値





をとっており、この発光帯幅の変化は励起子 格子相互作用の温度依存とは全く異なる 原因によることを示している。

発光帯の不均一幅は、関わるドットのサイ ズ分布を与える。したがって、温度上昇によ リ発光帯幅が減少するのは、より大きなドット へのエネルギー移動が促され、励起子の分 布が偏って発光するためだと考えられる。

図4に発光帯のピーク位置シフト量の温度 変化を示す。幅の広い試料(#35,37)の発光 ピークは CdTe のバンドギャップの温度変化 よりも大きく低エネルギー側にシフトしている が、幅の狭い試料(#76)では、バンドギャップ の変化とほぼ同様の変化を示す。

以上のような温度上昇による幅の減少およ びピークのより大きな低エネルギー側へのシ フトは、ドット間エネルギー移動による、より 大きなサイズのドットへの緩和過程の促進に よるものであると結論付けられる。

## 4. まとめ・今後の課題

作成した量子構造試料の顕微分光測定及 び、発光の温度変化を測定した。成長中断 を入れた試料では、顕微スペクトルに量子ド ット間のエネルギー移動・緩和を反映したピ ークのシフトが現われ、同じ機構による発光 帯の特異な温度依存性がみられた。一方、 成長中断のない試料では、これらの特異な 振舞いが抑制されており、発光帯の幅も狭 いことから、ドットが比較的均一に形成されて いるとみられる。

個々のドットからの発光を得るため、顕 微倍率を上げて観測領域を狭める装置の改 良や、マスキング法等も検討に値する。

ドット間のエネルギー移動については、時 間分解発光や顕微発光スペクトルの温度変 化、顕微分光装置を用いた空間分解発光等 からもさらに情報が得られると思われる。

#### 参考文献

- K.Kheng, et al., Phys. Stat. Sol. (a) 190 No.2 p459 (2002)
- 2) · L.Besombes, et al., Phys. Rev. B 63 p155307 (2001)
- 3) · S.Sanguinetti, *et al.*, *Phys. Rev.* B **60** p8276 (1999)
- 4) · 杉崎満 Optronics No.11 p180 (2004)
- 5)·早川洋司 他 第17回光物性研究会論文集 p93 (2006)